

ИЗЛУЧЕНИЕ ФОНОНОВ В ЖИДКИЙ ГЕЛИЙ

Б.А.Данильченко, В.В.Порошин, О.Г.Сарбей

Проведены измерения потока тепловой энергии из металлической пленки в жидкий гелий. Вплоть до потоков, вызывающих вскипание He, имеет место баллистический закон излучения $Q_{\text{Cu}} - \text{He} = \alpha (T_{\text{Cu}}^4 - T_{\text{He}}^4)$, хотя распространение фононов в гелии носит диффузионный характер. Коэффициент α обнаруживает скачок вблизи λ -точки.

Работа посвящена измерению зависимости теплового потока, излучаемого металлической пленкой в жидкий гелий Q_{He} , от температуры пленки при отсутствии кипения гелия и конвективного отвода тепла в гелий. Поскольку для развития конвекции требуется определенное время (для HeI оно порядка 10^{-3} с¹) нами использовался импульсный нагрев пленки длительностью 200 – 400 нс. Отметим, что при импульсном нагреве такой длительностью величины тепловых потоков, вызывающих вскипание гелия, почти на два порядка больше таковых при стационарном нагреве².

Пленка меди (площадь 9 мм², толщина 1500 Å) наносилась методом термического испарения в вакууме на полированную поверхность С-резца кристалла сапфира. Нагрев пленки осуществлялся импульсами тока с частотой повторения 50 Гц, мощность в импульсе $1 \div 100$ Вт/см². Энергия, излучаемая нагревателем в подложку, распространялась в ней в виде баллистических продольных L и поперечных T фононных импульсов и регистрировалась сверхпроводящим индиевым болометром, расположенным на противоположной относительно нагревателя грани кристалла.

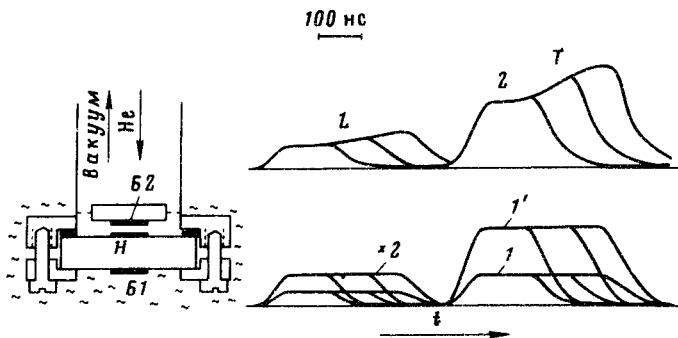


Рис. 1. Импульсы L и T фононов при контакте нагревателя с вакуумом $1'$ и с жидким гелием $1, 2$, $1, 1' - Q = 21,5$ Вт/см², $2 - Q = 33,6$ Вт/см², $T_0 = 2,99$ К. На вставке – схема измерительной ячейки: H – нагреватель, $B1$ и $B2$ – болометры

Кристалл сапфира прижимался через индиевую прокладку к нижнему фланцу измерительной ячейки так, что нагреватель мог быть в контакте с вакуумом ($< 10^{-4}$ торр) или с жидким гелием при давлении паров насыщения, в то время как болометр всегда находился в гелии (вставка рис. 1). Рабочая температура поддерживалась на линейном участке изменения сопротивления болометра от температуры в области перехода его в сверхпроводящее состояние. Изменение рабочей точки болометра осуществлялось внешним магнитным полем. Схема регистрации позволяла регистрировать температурные импульсы с амплитудой $\geq 10^4$ К и временем нарастания ≥ 30 нс.

Температура нагревателя T_H и величина теплового потока Q_{He} , излучаемого им в гелий, определялась следующим образом. Вначале снималась зависимость амплитуды детектируемых болометром баллистических L - и T -фононов от электрической мощности Q в нагревателе при контакте его с вакуумом. Температура нагревателя при этом рассчитывалась по формуле³:

$$Q = \alpha (T_H^4 - T_0^4), \quad \alpha = \pi^2 \bar{e} k^4 / 40 \hbar^3 \bar{s}^2, \quad (1)$$

где $\bar{e} = 0,126$ – средний коэффициент прохождения фононов через границу раздела медь–сапфир, $\bar{s} = 2,54 \cdot 10^5$ см/с – средняя скорость звука в нагревателе, T_0 – температура подложки. Мы следили за тем, чтобы детектируемые потоки фононов не выводили болометр из линейного участка его характеристики dR/dT .

Затем снималась аналогичная зависимость при контакте нагревателя с жидким гелием. Однаковая амплитуда сигналов болометра L - и T -фононов при контакте нагревателя с вакуумом и с гелием наблюдается при одинаковых температурах нагревателя, разность между электрическими мощностями, подаваемыми в нагреватель при этом, определяет тепловой поток в гелий.

На рис. 1 показаны детектируемые импульсы L - и T -фононов при контакте нагревателя с вакуумом и с гелием для различных длительностей импульса нагрева $\tau = 200, 300, 400$ нс и Q . При контакте нагревателя с вакуумом импульсы L - и T -фононов повторяют форму импульса нагрева. Амплитуда сигналов пропорциональна Q и не зависит от τ .

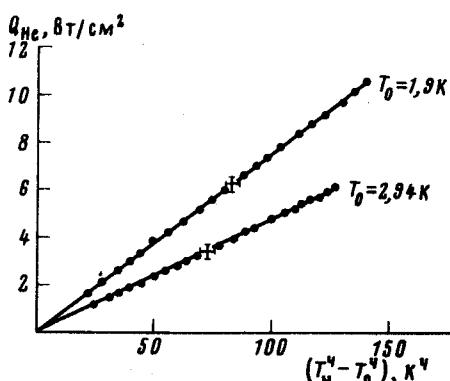


Рис.2.

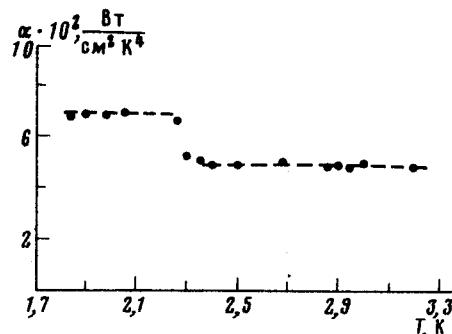


Рис.3

Рис. 2. Зависимость теплового потока Q_{He} от $(T_H^4 - T_0^4)$. Крестиками указаны ошибки измерений

Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента α

При контакте нагревателя с гелием при малых Q амплитуда L и T импульсов не зависит от длительности импульса тока в нагревателе, а их форма повторяет форму импульсов, детектируемых при контакте нагревателя с вакуумом. С увеличением мощности до $Q = Q_{kp}$ амплитуда импульсов остается постоянной в течение t , после чего резко возрастает, не достигая стационарного значения за время импульса тока. Резкое увеличение амплитуды L и T импульсов свидетельствует об уменьшении теплового потока, излучаемого нагревателем в гелий и связано с началом его вскипания.

Тепловой поток, излучаемый нагревателем в гелий для $Q < Q_{kp}$, хорошо описывается выражением (1) (рис. 2), температурная зависимость коэффициента α показана на рис. 3. Значения коэффициентов α , полученных для разных пленок нагревателя, отличались по величине не более 10%, что может быть обусловлено различием поверхности пленок, в то время как изменение величины α вблизи λ -точки наблюдалось для всех пленок и составляло $30 \div 40$ %. Отметим, что данное изменение α не может быть объяснено в рамках теории акустического согласования.

Видно, что излучение тепла в гелий определяется баллистическим законом излучения фононов, хотя фононы распространяются в нем диффузционно и могут, казалось бы, в процессе диффузии многократно возвращаться обратно в нагреватель и тем самым влиять на его температурную динамику (длина свободного пробега тепловых фононов в HeI, оцененная по значению теплопроводности порядка 10^{-7} см, в гелии II в интервале температур $2,0 \div 1,8 \text{ K} = 10^{-6}$ см 4). О диффузионном распространении фононов свидетельствует и тот

факт, что болометр (*B2*), расположенный в гелии (см. вставку рис. 1), не регистрирует излучаемого нагревателем тепла, распространяющегося в гелии в виде баллистических фононов вплоть до $Q = Q_{kp}$, а регистрируемые им возбуждения, распространяющиеся со скоростью звука при $Q > Q_{kp}$, обусловлены вскипанием гелия.

Однако, как показано в работе³, если коэффициент прохождения фононов из среды в нагреватель e мал ($e \ll 1$), то хотя в процессе диффузии фонон может возвратиться к нагревателю, он не может пройти в него и тепловая динамика пленки при этом будет такая же, как и при баллистическом распространении излучаемых нагревателем фононов. Такая ситуация возможна при условии:

$$e \ll \xi \ll e^{-1}, \quad \xi = d(s/s)^{3/2} / l, \quad (2)$$

где d — толщина нагревателя, s — средняя скорость, а l — длина свободного пробега фононов в среде.

Величина коэффициента прохождения фононов $\bar{e}_{Cu - He}$, определенная из данных рис. 3, составляет $0,3 \div 0,4$. Коэффициент прохождения фононов $e_{He - Cu} = \bar{e}_{Cu - He} (s/\bar{s})^{3/2} = = (3 \div 4) \cdot 10^{-3}$ ($s = 2 \cdot 10^4$ см/с — скорость звука в гелии) и условие (2) действительно выполняется.

Авторы благодарны И.Б.Левинсону за полезное обсуждение работы.

Литература

1. Schmidt C. Appl. Phys. Lett., 1978, **32**, 827.
2. Порошин В.Н., Данильченко Б.А. УФЖ, 1983, **28**, 1191.
3. Kazakovtsev D., Levinson Y. J. Low Temp. Phys., 1982, **45**, 49.
4. Халатников И.М. УФН, 1956, **59**, 673.

Институт физики
Академии наук Украинской ССР

Поступила в редакцию

14 июля 1983 г.

12 сентября 1983 г.